Patent number:	JP1150862
Publication date:	1989-06-13
Inventor:	NISHIDA YOSHIHIDE; others: 02
Applicant:	MITSUBISHI ELECTRIC CORP
Application number:	JP19870310411 19871207
Title	PROBE CARD

## Abstract of JP1150862

PURPOSE: To perform inspection even if the dimension of an electrode pad of a semiconductor device is small and the interval is narrow by forming plural conductive wirings on the surface of a probe card substrate and forming the tip part of these wirings in a cantilever-like contact which has been separated from the substrate surface.

CONSTITUTION: A contact 13 is a contact which has been formed in the tip part of each conductive wiring 12, floated from the surface of a probe card substrate 11 like a cantilever, and at the extreme tip, a contact part 13a projected downward is formed. Also, each conductive wiring 12 containing the contact 13 can be formed with high accuracy and minutely on the probe card substrate 11 by a process of a thin film formation, a lithography, etc. In this state, a probe card executes an inspection by allowing each corresponding contact 13 to come into contact onto each electrode pad 6 of a semiconductor device 5 which has been formed in a wafer 4 and inputting and outputting an electric signal. In such a way, even in case of the semiconductor device in which the dimension of the electrode pad is small and its interval is narrow, the contact is brought into contact with the electrode pad with high accuracy, and the inspection can be performed.

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 150862

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月13日

G 01 R 1/073 H 01 L 21/66 E-6912-2G B-6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**公発明の名称** プローブカード

②特 願 昭62-310411

**郊出** 願 昭62(1987)12月7日

⑫発 明 者 西 田 好 秀 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

生產技術研究所內

⑫発 明 者 小 林 利 行 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

牛産技術研究所内

⑫発 明 者 吉 川 勇 希 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

生產技術研究所内

卯出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑩代 理 人 并理士 大岩 增雄 外2名

明 細 警

1. 発明の名称

ブローブカード

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ブローブカード 基板に設けられた複数の接触子を半導体装版の各電値パッドに接触し、電気信号を入出力して検査するブローブカードにおいて、上記プローブカード 基板面に複数の 将電性配級 の 先端部を上記 プローブカード 基板面から 浮かせ、 片特は り 状の接触子を形成したことを特徴とする ブローブカード。
- (2) 写電性配線の全長のうち、少なくとも接触子部を2層配線にし、下層部を上層部より線影器 係数の大きい材料にしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のブローブカード。

上記プローブカード基板及び下層絶縁層の対応する各導電性配線にそれぞれ接続した多数の導電性配線を上記上層絶縁層上に形成し、この導電性配線の先端部を接触子に形成したことを特徴とする特許財水の範囲第1項又は第2項記載のブローブカード。

- (4) ブローブカード 参板 は透明 材料からなる特許 求の範囲 第1項 ないし第3項 のいづれかに記載のブローブカード。
- (5) 表面に降出する導電性配線を、外部接続部及び接触子部を除き絶線膜で優つた特許請求の範囲第1項ないし第4項のいづれかに記載のブローブカード。
- 3. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

との発明は、半導体装成の電極パッドに接触子を接触し僧号の入出力を行い、電気特性を検証するためのブローブカードに関する。

〔従来の技術〕

第5図は例えば "Ceramic Blade Probe Card

「(カタログ)"株式会社イーエスジェー社発行に示された、従来のブローブカードを示す斜視である。図において、1はブローブカード基板で、表面に複数の導電性組線2が形成されて、6、3はブローブカード基板1に取付けられ、後端が対応する導性組線2に接触しているブローブは代表は検査される半導体ウェーへ(以下「ウエーへ」と称する)で、多数の半導体変虚5が四角状に形成されている。

上記プローブカードのプローブ針3による半導、体装置5の検査状態を、第6図に示す。各プローブ針6を、ウエーハ4の半導体装置5上の各電優パッド6にそれぞれ圧接し、電気信号を入出力し電気特性を検査する。

一般的に、半導体装置は同一性能であれば、小形になるほど1枚のウェーハ・上に形成できる半導体装置5の数が多くなり、安価にできる。半導体装置5の大きさを決定する要因の一つに、上部の電極パッド600大きさ、間隔がある。電極パッド6数が多くなると、その大きさ、間隔が半導体

ブローブカードが複雑、かつ、大形になつてしま りという問題点があつた。

この発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、電優パッドの寸法が小さく、 その間隔が狭い半導体装置であつても、接触子が 精度よく電優パッドに接触され、検査することが できるブローブカードを得ることを目的としてい る。

# [問題点を解決するための手段]

この発明にかかるブローブカードは、ブローブカード基板面に複数の導電性配線を形成し、これらの配線の先端部を基板面から離した片特はり状の接触子に形成したものである。

#### (作用)

この発明においては、ブローブカード基板に形成された各接触子は、接触端の大きさ、間隔が半導体接機の環極パッドの大きさ、間隔に対応するように形成されており、配線により形成された各接触子は幅及び間隔が欲細に高精度にでき、半導体装御の電極パッドの大きさ、間隔が狭くても対

装置の寸法に大きく影響し、高価になつてしまう。 (発明が解決しようとする問題点)

また、従来のブローブカードでは、半導体接近5の各電値パッド6の高さのばらつき、ブロークの高さのはらつきを明して接触するとの高さのはらったのででは、ウェークは、クローグ針3の取付けを多段にし、ブロード基板を多層化することが考えられるが、フロード基板を多層化することが考えられるが、

応できて検査が行える。また、各接触子は片持は り状であり、各電板パッドの高さに不同があつて も、支障なく弾性接触する。

#### (实施例)

第1図はこの発明によるプローブカードの一実施例を示す要部断面図である。 11 はプローブカード基板、 12 はこの基板面に形成された複数の母単性配線、 13 は各母電性配線 12 の先端部による接触子で、プローブカード基板 11 面から浮かされ片特はり状となつており、最先端に下方に突出する接点部 13a が形成され、半導体装置 5 上の電極パッド 6 に対応するようにしている。

上記接触子 13 を含む各導電性配線 12 は、ブローブカード基板 1 上に、薄膜形成 , リングラフィ、エッチング処理などの工程により、高精度で破脳に形成することができる。

上記一実施例のブローブカードは、第2図のように、ウエーハムに形成された半導体接値5の各 電極パッド6上に、対応する各接般子13を弾性接 触し、電気信号が入出力され残釜が行われる。 第3図はこの発明の他の実施例を示すブローブカードの要部断面図である。ブローブカード基板11の表面に複数の導電性配線14が形成され、その先端部は基板1面が浮上らせ片特はり状の接触子15が形成されていて、散先端には突出する接触子15が形成されている。導電性配線14は級影場係数の大きい材料の下層部14aと、これより線路場係数の小さい材料の上層部14bとの2層棚道にしている。導電性配線14の材料には、例えば下層部14aにはアルミ材を、上層部14bにはタンクステン材を用いている。

なお、上層部 14b は、第3図では下層部 14a と全長にわたつて重ねて形成しているが、接触子 15側のみに上層部 14b を重ねた 2 層構造にしてもよ

第4図はとの発明の異なる他の実施例を示す。 ブローブカード基板 11 上に多数の専選性配線 16 が形成されている。17 はブローブカード基板 11 上に形成された下層の絶縁層で、上面に多数の専 選性配線 18 が形成されている。19 は下層の絶縁

## 4. 図面の簡単な説明

 図 17 上に形成された上層の絶縁層で、多数の専軍性配線 20 による接触子 21 が片持はり状に形成され、専軍性配線 16,18 にそれぞれ一体に接続されている。

こうして、半導体接近5の電極パッド6数が多いか、又はウエーハ4の半導体接近5を複数個同時に検査する場合に適用され、プローブカードを小形化できる。

なお、上記実施例ではブローブカード基板 11 には接触子 16 部に怒穴が設けられていない場合を示したが、点検用窓穴を設けてもよい。

また、プローブカード基板 11 をガラス材など 透明材料で構造し、接触子,将進性配線以外の箇 所で上方から光学的手段により位置検出し、位置 合わせするようにしてもよい。

さらに、移出する事態性配線部を外部接続部及び接触子部を除き絶縁膜で後つて保護し、異物付着による配線間の短絡事故を防ぐようにしてもよ

〔発明の効果〕

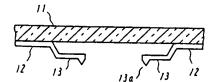
凶である。

4 … 半導体ウエーハ、5 … 半導体接置、6 … 電低パッド、11 … ブローブカード基板、12 … 導電性配線、13 … 接触子、14 … 導電性配線、14a … 下層部、14b … 上層部、15 … 接触子、16,18,20 … 導電性配線、17 … 下層の絶線層、19 … 上層の絶線層、21 … 接触子。

なお、凶中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代埋人 大 岩 増 雄

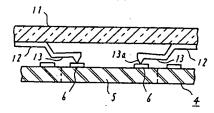
第1図



11:プロ-ブカ-ド基板 12:導電性配線

13:接触子

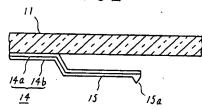
第2図



f: 半導体ウェ-ハ S: 半進体哲里

6: 電極パッド

第3四



14: 導電性配線 14a: 下層部

146:上層部

15:接触子

手 続 補 正 書 (自発) 平成 1 元 6

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特额昭 6 2 - 8 1 0 4 1 1 号

2. 発明の名称 プローブカード

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4.代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

\_ & GIXIALX X IIP)

氏名 (7375)弁理士 大岩 增雄

(連絡先03(213)3421特許部)

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

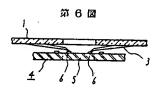
6. 補正の内容

明州 西第 8 頁第 9 ~11 行 の 「 なお 、 ・・・ てもよ

い。」を削除する。



\$1.5 E



以